

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI LITOGRAFIA LASER A SCRITTURA DIRETTA PER CLEANROOM, FINANZIATA NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).**

**MISSIONE 4, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1**

**PROGETTO iENTRANCE@ENL - CUP B33C22000710006 - CIG 99087975F5 - CUI F80054330586202300344**

**IL DIRETTORE  
DELL'ISTITUTO DEI MATERIALI PER L'ELETTRONICA ED IL MAGNETISMO**

Attesta che il link alla pagina della BDNCP di ANAC sulla quale sono pubblicati tutti i dati e le informazioni relativi alla procedura sopra individuata è il seguente:

[https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio\\_cig/?cig=99087975F5&standalone=2](https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=99087975F5&standalone=2)

**Il Direttore**

dott. Andrea Zappettini